

オンライン開催

第56回X線分析討論会

主催 (公社)日本分析化学会X線分析研究懇談会 共催 大阪市立大学

2020年10月28日(水) ~ 29日(木)

討論会URL: <https://xbun.jsac.jp/conference/no56.html>

講演発表申込 締切: 2020年7月31日(金)

講演要旨 締切: 2020年9月11日(金)

参加登録(予約登録) 締切: 2020年10月26日(月)

発表者も講演申し込みとは別に参加登録が必要です。
また、会期中の参加登録はできません。

【討論会主題】

- X線分析による材料解析とその応用展開
- X線イメージングおよび顕微分析
- X線検出器開発と新規分析法への展開
- 表面分析
- X線吸収分光法と電子分光(XAFS、EELS)



【依頼講演／特別講演】

- 松山成男(東北大学) 「3次元元素イメージングシステムの開発」
佐藤 朗(大阪大学) 「ミュオンによる非破壊元素・同位体分析の進展」
高桑雄二(東北大学) 「X線光電子分光法の現状と課題」
溝口照康(東京大学) 「EELSを用いたガラスの配位数および原子振動の計測」
浅田賞受賞講演:
市川慎太郎(福岡大学) 「蛍光X線分析法による
微量土器試料の高精度産地同定」

【協賛(予定含む)】

(公社)応用物理学会、(公社)環境科学会、(一社)環境資源工学会、関西分析研究会、(一社)資源・素材学会、(一社)触媒学会、(公社)石油学会、(公社)大気環境学会、炭素材料学会、(一社)電気学会、(一社)日本トライボロジー学会、日本XAFS研究会、(公社)日本化学会、(公社)日本金属学会、(一社)日本結晶学会、(公社)日本セラミックス協会、(一社)日本鉄鋼協会、(公社)日本表面真空学会、(公社)日本分光学会、(公社)日本薬学会、(一社)廃棄物資源循環学会、(一社)表面分析研究会、(一社)粉体粉末冶金協会、PFユーザーアソシエーション、(一社)日本物理学会、(公社)日本磁気学会、(一社)日本粘土学会、日本結晶成長学会、(一社)日本ゼオライト学会、(公社)日本土木学会、(公社)電気化学会 (順不同)

【後援】

(公社)日本農芸化学会、アワーズテック株式会社、エキシルム株式会社、クロスレイテクノロジー株式会社、株式会社アグネ技術センター、株式会社テクノエービー、株式会社リガク、株式会社島津製作所、仁木工芸株式会社、日本電子株式会社、神津精機株式会社、株式会社カワノラボ (順不同)

問い合わせ先

大阪市立大学 吉田朋子(実行委員長)

tyoshida@osaka-cu.ac.jp

電話: 06-6605-3627 FAX: 06-6605-3627

